FBG センサによる高速動ひずみ計測技術について

中島 富男*

Tomio Nakajima 荒川 敬弘 **

Takahiro Arakawa

概要

光ファイバセンサの一つである FBG(Fiber Bragg Grating) センサはひずみゲージと同様に局所ひずみを 計測できるセンサである。FBG センサによるひずみ計測技術を産総研より技術導入し、基本的な技術を 確立できた。技術導入当初は、構造物監視への適用を考え準静的か 100Hz 程度までの動ひずみ計測であっ たが、現状では、FBG センサによる 2kHz 以上の高速動ひずみ計測が可能であることを確認し、より小さ な構造体への適用も可能となった。 適用例の一つとして、回転体、特に回転中の特定の位相で荷重が負 荷される回転体の過度的な高速動ひずみの計測に FBG センサが適していると考え、試作機による確認を 行った。

キーワード:FBG センサ、動ひずみ計測、回転体、光ファイバセンサ

1. はじめに

近年、耐久性や耐電磁ノイズ性及び信号線の長 距離性に優れる光ファイバセンサが、構造物監視 に提案され実用に供されている。光ファイバセン サは、様々な原理に基づくセンサがあるが、構造 物監視用としてはひずみセンサとしての適用例が 多い。ひずみ計測は数センチメートルから数メー トルの長さのひずみを計測する分布型センサか、 通常のひずみゲージのように数ミリメートルの長 さをセンサ部とする局所型センサに分類できる。 実用化されている手法は分布型センサによるもの が多いが、これらの分布型センサはその長さから AE や超音波の高い周波数帯域や微小動ひずみを 計測することが難しい。

一方、光ファイバセンサによる AE 計測技術も 実用化されている例があるが、同じセンサでひず み計測ができないため、構造物監視のためには、 別のひずみ用センサを配置することが必要な場合 が多い。

そのような背景の下、当社技術研究所では平 成17年度から18年度の2年間に亘り、独立行政 法人 産業技術総合研究所 計測フロンティア研 究部門(以下、産総研)と局所ひずみ計測型に分 類されるファイバー・ブラッグ・グレーティング (Fiber Bragg Grating 以下、FBG)センサを構造物

* 技術研究所 課長

^{**} 技術研究所 所長 工学博士

監視に適用するための共同研究を行い、産総研 の有する FBG センサによるひずみ計測技術と AE 計測技術を導入した。

ー般に、FBG センサは土木や建築構造物での 静ひずみ計測または数ヘルツの低周波動ひずみへ の適用が進んでいるが、導入した産総研の計測技 術は、FBG センサの高速な応答性と微小なひず みに対する感度を有することに着目した点が特徴 である^{1),2)}。

当社では導入した計測技術を基に、FBG セン サを、構造物監視を含む具体的な事例に適用する 研究を独自に進めている。FBG センサによる AE 計測技術は、まだ具体的な適用を検討できる段階 まで至っていないが、FBG センサによるひずみ 計測については、基本技術がほぼ確立でき、当初 は構造物監視を考え準静的から100Hz以下であっ た周波数帯域は、現状では 2kHz 以上の高周波帯 域までひずみゲージと同等な計測結果が得られる ことを確認した。このことから、FBG センサに よるひずみ計測技術を、大きな構造物の監視技術 に適用するだけでなく、より小さな構造体の動ひ ずみ計測も適用先として考えることが可能となっ た。その一例として、ひずみゲージでは計測ライ ンが複雑になり、かつ、周波数帯域も限られる回 転体の動ひずみ計測、特に回転中の特定の位相で 荷重が負荷される回転体の過度現象の動ひずみを 計測する手法として、FBG センサが適している と考え、試作機による確認を行った。

本稿においては、FBG センサ及び導入した FBG センサによるひずみ計測技術の概要と、そ の適用例である回転体の動ひずみ計測例について 示す。

2. FBG センサについて

(1) FBG の構造と特徴

FBG の構造の模式図を図 2-1 に示す。FBG は、 光ファイバコアの軸線に沿って屈折率を周期的に 変化させ、一次元のブラッグ回折格子が形成した ものである。光ファイバの光の伝播方向は進行方 向か反射方向しかないため、FBG での回折光は 反射方向にのみへ伝播する。

FBGからの反射光の波長はブラッグ波長と呼 ばれる。このブラッグ波長は回折格子の理論に従 い、式 **2-1** に従う¹⁾。

 $\lambda_B = 2n_e \Lambda$ 式 1 ここで、 λ_B はブラッグ波長、 n_e は格子部の有



図2 FBG反射光スペクトル例



図1 FBG構造模式図

効屈折率及びΛは格子間隔である。図2にFBG に広帯域光を入射したときのFBGからの反射光 スペクトルの例を示す。

FBG として一般的なシングルモード光ファイバ を使って製作されたブラッグ波長 1550nm の場合 には、光ファイバのコア屈折率を一般的な値であ る 1.46 とすると、格子間隔は凡そ 0.53µm であり、 FBG の全長が 10mm では格子数は 18,800 となる。 (2) FBG のセンサとしての原理

ブラッグ波長を決定するパラメータである有効 屈折率と格子間隔が変化すると、ブラッグ波長 も変化する。有効屈折率と格子間隔はそれぞれ FBGの長さ変化(ひずみ)及び温度に対して感 度を有するため、センサとして機能する。

実測したひずみ変化及び温度変化に対するブ ラッグ波長の変化特性を図3及び図4に示す。

使用した FBG はブラッグ波長と半値幅のノミ ナル値はそれぞれ、1550nm 及び 0.2nm である。

図3及び4から求めたひずみ感度は1.24pm/με、 温度感度は約10pm/℃である。これは文献³⁾で示 されている値と同等の結果である。

3. FBG センサによるひずみ計測

(1) FBG センサの計測系

FBG センサをひずみまたは温度センサとして 使用するときの計測系は、図5に示す形態が一般



図5 一般的なFBGセンサ計測系

的である。即ち、光源には FBG センサのブラッ グ波長を含む広帯域光源を使用し、FBG センサ と広帯域光源の間に光サーキュレータを配置す る。光サーキュレータは、光源からの光を FBG センサへ入射させる導波路となり、かつ、FBG センサからの反射光を光源と接続された導波路と は別の導波路へ分離・出力する光学受動素子であ る。光サーキュレータの反射光出力ポートに光計 測器を設置し、ブラッグ波長変化を読み取る。

最近では、FBG センサ専用計測器も市販され ているが、準静的なひずみ変化は、光スペクトル アナライザで十分に計測可能である。光スペクト ルアナライザの例を図6に示す。一般的な光スペ クトルアナライザの計測原理は、回転機構を有す る回折格子と固定されたミラーを組合せて、波長 を離散的に掃引し、波長毎の光強度を計測するも



_ 39 _



図<u>6 光スペクトルアナライザの例</u> (横河 AQ6317C)

のである。光スペクトルアナライザの仕様値とし ては、最小波長確度が10pm 程度及び最小読取値 は1pm 程度が一般的である。FBG センサによる計 測では最小波長確度による計測が必要である。

また、光スペクトルアナライザでは、回折格子 の回転のための掃引時間が数秒から数十秒の時間 を要する。よって、光スペクトルアナライザ及 び同様な原理による FBG センサ専用計測器では、 ブラッグ波長変化を連続量として計測することが 難しい。

(2)光学フィルタを用いたブラッグ波長推定に よる計測システム

FBG センサによるひずみ計測には様々手法が 提案されている。その一つとして、図7に示す



図7 WDMフィルタを使った FBGセンサ計測システム構成図

ように入射光、透過及び反射光の3ポートを有 し、図8のような透過率と反射率特性を有する光 ファイバ用光学フィルタを適用する手法がある^{11,} ³⁾。この光ファイバ用光学フィルタは、光ファイ バを伝播する光を短波長帯域Iと長波長帯域III の二つの帯域に分割するためのフィルタであり、 WDM(Wavelength Division Multiplexing 波長分割 多重)フィルタと呼ばれる。WDM フィルタには 帯域I及びIIIの間に透過率と反射率が変化する 遷移帯域II がある。この遷移帯域II を利用し、 FBG センサのブラッグ波長変化を計測できる。

ブラッグ波長が WDM フィルタの遷移帯域 II の 範囲にある FBG センサを使用する。その上で、 図7のように WDM フィルタの入射光ポートと光 サーキュレータの反射光ポートを接続し、FBG 反 射光を WDM フィルタに導波させる。WDM フィ ルタの透過光及び反射光ポートそれぞれを光電変 換器に接続し、透過光及び反射光の光強度信号を 電圧信号 V_r と V_R に変換する。電圧信号 V_r と V_R から式2に示す無次元量 R 値を定義する。

WDM フィルタの遷移域帯域Ⅱの特性から、R 値は図9に示すようなブラッグ波長に対する一価 の関数として得られる。

よって、使用する FBG センサに対して、R 値-ブラッグ波長特性を取得しておくことにより、電 圧信号 V_r と V_R からブラッグ波長を推定することが 可能となる。また、電圧信号 V_r と V_R は連続信号な ので、ブラッグ波長変化も連続信号として取得す ることが可能であり、高速なブラッグ波長変化(つ まり高速なひずみ変化)の計測も可能となる。

ここで示した手法が、産総研より導入したひず み計測技術の概要であり、以下に示す計測例も全 て本手法によるものである。

なお、本手法によるブラッグ波長の計測範囲は



WDM フィルタの遷移波長帯域幅に依存する。

4. FBG センサによる動ひずみ計測適用例

(1) 片持ちハリの振動

FBG センサによる高速動ひずみ計測が可能で あることを、図 10 に示すような片持ちハリに衝 撃荷重を負荷したときの共振・減衰振動を FBG センサによる観察結果より示す。なお、比較のた めひずみゲージ(ゲージ率2、ゲージ長さ 10mm) による計測も行った。使用した FBG センサのブ ラッグ波長、半値幅のノミナル値は、それぞれ 1550nm と 0.2nm である。

取得した波形の例を図 11 に、及び、その波 形の周波数解析結果を図 12 に示す。図 11 によ り、FBG センサとひずみゲージのひずみ指示値 が同等であることが分かる。一方、図 12 より、 FBG センサを用いて、ひずみゲージと同様に、 約 2100Hz にあるハリの曲げ 3 次共振が明瞭に観 察できていることが分かる。

上記の結果より、FBG センサを用いてひずみ ゲージと同等の高速動ひずみ計測が可能であるこ とが分かる。

(2)特定の位相でのみ荷重を受ける回転体の動 ひずみ計測

地上輸送機の車輪のような回転体は、回転しな がら接地している部分のみが垂直荷重や横荷重を 受ける。このような回転体の一部に着目すると、 ひずみ波形はパルス状となり、更にひずみ波形の スペクトルは回転一次だけなく、高次成分を有し、 且つ回転体の自由振動も励起される。よって、こ のような回転体のひずみ計測では、過度的現象を 把握できるようにするために、高速な計測系が必 要である。そのような目的に FBG センサが使用 可能であることは、前記の片持ちハリの動ひずみ 計測結果より明らかである。

ところで、FBG センサの特徴の一つは、一本 の光ファイバ上に複数の FBG センサを配置する ことが可能なことである(図13)。よって、回転 体での多点ひずみ計測を行う場合であっても、回 転部にブラッグ波長が異なる複数の FBG 部を有 する光ファイバ1本と光源や計測器に接続された 固定部にある光ファイバ1本の間で信号の伝達部 を構築できれば、ひずみゲージのように電気信号 接点による接続よりもシンプルな信号ラインとな ると考えられる。

光ファイバを用いた回転部と固定部間の信号伝 達手段は様々な方式が考えられる。今回、図14 に示す光ファイバ・ロータリジョイント(Fiber Optical Rotary Joint=FORJ)と呼ばれる部品を採用 した概念確認機を試作し、回転体に発生するひず みの観察を行った。使用した FORJ は 2000rpm が

- 41 -



図10 ハリと治具外観

許容最大回転数である。

概念確認機の全体図を図15に示す。

ひずみを発生させる試験片は図 15 に示すよう な、アルミ製の二枚羽状で、片側が片持ちハリと なる。FBG センサは羽の片方の回転軸近傍に貼 り付けた。回転部の光ファイバは中空な回転軸内 に配置され、FORJ により回転部と固定部間の光 ファイバが接続されている。図 16 に固定部側光 ファイバの接続状態を示す。今回の概念確認機で



図 11 片持ちハリの衝撃負荷時ひずみ波形の例



図12 片持ちハリ衝撃負荷時波形の周波数解析結果(Δf=5Hz)



図13 多点計測のためのFBGセンサ列概念図



図14 FORJ外観図



 図15
 FBGセンサによる

 回転体ひずみ計測概念確認機外観

は、FBG センサ点数は1点であるが、ブラッグ 波長の異なる FBG センサの多点計測を行う場合 であっても、回転部と固定部の光ファイバの接続 状態は同様となる。

固定部側光ファイバケーブル



図16 固定部光ファイバの配置状態

試験片は、試験片先端が最低部にあるときのみ、 試験片変形治具が試験片先端部を回転軸方向に強 制的に押すことによる曲げ変形を受ける。

図17に取得した試験片のひずみ波形と周波数 解析結果を示す。ひずみ波形からは、パルス状の 強制ひずみと自由振動を含んだ波形が取得できて いる。また、周波数解析結果からは、ひずみ波形 の回転一次周波数だけでなく、回転高次成分周波 数及び試験片の曲げ共振周波数が計測できている ことが分かる。

本結果より、FBG センサを用いた回転体のひ ずみ計測において過度応答を含んだ計測が行える ことが確認できた。

5. まとめ

FBG センサによるひずみ計測において、光学 フィルタを用いた計測システムを採用することに より、高速な動ひずみ計測が可能であることを確 認した。また、採用した計測ステムにより、特定 の位相で荷重を受ける回転体構造物のひずみ計測 に FBG センサが有効な手段であることも確認し た。

FBG センサは計測系の選択により、更に高速 且つより微小なひずみである AE への適用が可能

_ 43 _

であることが共同研究を行った産総研より示され ており²⁾、例えば、従来の圧電センサの使用が制 限される場合でのAEセンサとして活用できるも のと考えている。一方、1本の光ファイバ上に複 数のFBGセンサ部を配置できる特徴を利用した 適用技術も様々考えられる。また、基礎技術とし ては、ひずみ計測時の温度補償技術を、適用例に 対応して確立していくことも必要であり、今後も FBGセンサの具体的な適用例の拡大と基礎技術 の向上に努めて行く考えである。

謝 辞

本研究については、独立行政法人 産業技術総

合研究所 計測フロンティア研究部門 秋宗淑雄 部門長と津田浩博士から共同研究終了後にも多く のご指導と助言を頂いた。ここに深く感謝します。

参考文献

- 津田浩、「FBG センサを用いた高速ひずみ計 測」,材料システム 第24巻、2006年
- Jung-Ryul Lee · Hiroshi Tsuda, 「A novel fiber Bragg grating acoustic emission sensor head for mechanical tests」, Scripta Materilia, 53, 2005
- Andreas Othonos · Kyriacos Kalli, [Fiber Bragg Gratings], Artech House, 1999



図 17 回転体のひずみ波形と周波数解析結果



^{技術研究所} 課長 中島 富男

TEL. 045-759-2927 FAX. 045-759-2155



技術研究所 所長 工学博士 荒川 敬弘

TEL. 045-759-2927 FAX. 045-759-2155